

高功率激光切割设备与工艺

作者：吴让大主编

出版社：武汉：湖北科学技术出版社

出版日期：2010.08

总页数：200

介绍：本书是一本非常具有针对性，实用性的书籍。全书共分6章，全面系统地介绍了轴快流C

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/12659389.html>)查找全本阅读方式

高功率激光切割设备与工艺评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/12659389.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。